

BUSTA "A"
AVVISO AMMESSI/ESCLUSI
TRASPARENZA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi di Catania del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ottava strada, 5 (Zona Industriale) - 95121 Catania (CT)

Rup: Dott. Giovanna Anna Leanza

DENOMINAZIONE DELLA GARA: GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN "SISTEMA DI SPREADING RESISTANCE PROBE (SRP) PER LA PROFILOMETRIA DI SEMICONDUTTORI COMPOSTI" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" - INVESTIMENTO 3.1 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE" - PROGETTO iENTRANCE - CUP B33C22000710006

CIG B12A5819F8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa

Pubblicazione dei dati relativi ai concorrenti ammessi/esclusi, come da verbale seduta amministrativa del 22.05.2024 e risultanze soccorso istruttorio.

Pubblicazione dei dati relativi ai concorrenti ammessi/esclusi:

	Denominazione	Ammesso/Escluso
1	Semilab Semiconductor Physics Laboratory Co. Ltd.	Ammesso

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: Segreteria IMM di Catania, Tel. 095.5968211-

Il RUP

Dott.ssa Giovanna Anna Leanza

Infrastructure for Energy TRAnSition aNd Circular Economy – iENTRANCE@ENL

Infrastrutture di ricerca e tecnologiche di innovazione IR0000027 – CUP B33C22000710006